■ **Omicron Microscopy GmbH**, in Ennenda, Herstellung und Vertrieb von Geräten der Rastersonden-Mikroskopie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 03. 10. 1996, S. 6000). Statutenänderung: 24. 10. 2002. Firma neu: **Omicron NanoTechnology GmbH**. Zweck neu: Herstellung und Vertrieb von Geräten der Nano-Technologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reihl, Prof.Dr. Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Wilen, Gemeinde Freienbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--; Reihl, Regina, deutsche Staatsangehörige, in Wilen, Gemeinde Freienbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Omicron NanoTechnology GmbH, in Taunusstein (D), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Omicron Vakuumphysik GmbH, in Taunusstein (D), mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--]; Fedrizzi, Reto, von Celerina und Luven, in Reichenburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 914 vom 28.10.2002

(00710578 / CH-160.4.002.431-2)